ROZKŁAD ZAJĘĆ TP 4.0 rok III sem.5 2024/2025

	17.09.2024	1 tydzień	2 tydzień	3 tydzień	4 tydzień	5 tydzień	6 tydzień	7 tydzień	8 tydzień	9 tydzień	10 tydzień	11 tydzień	12 tydzień	13 tydzień	13 tydzień	14 tydzień	15 tydzień	16 tydzień	
	Data	30.09	07.10.	14.10.	21.10.	28.10.	04.11.	11.11.	18.11.	25.11.	02.12.	09.12.	16.12.	06.01.	13.01.	20.01.	27.01.		Data
	Gr. L.	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	L1 L2	
PONIEDZIAŁEK	8 - 9							wolne od zajęć dydaktycznych						wolne od zajęć dydaktycznych			Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.217	sesja egzaminacyjna	8 - 9
	9 - 10		Systemy pomiarowe W D-8 s. 217	Systemy pomiarowe W D-8 s. 217	Systemy pomiarowe W D-8 s. 217	Systemy pomiarowe W D-8 s. 217	Systemy pomiarowe W D-8 s. 217		Systemy pomiarowe W D-8 s. 217	Systemy pomiarowe W D-8 s. 217	Systemy pomiarowe W D-8 s. 217	Systemy pomiarowe W D-8 s. 217	Inżynieria odwrotna W D-8 s. 217		Inżynieria odwrotna P D-8 s. 217	Inżynieria odwrotna P D-8 s. 217			9 - 10
	10 - 11																Symulacje komputerowe procesów L. s 109		10 - 11
	11 - 12		Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Systemy PLC gr2 L s.606	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Systemy PLC gr2 L s.606	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Systemy PLC gr2 L s.606	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Systemy PLC gr2 L s.606	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Systemy PLC gr2 L s.606		Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Systemy PLC gr2 L s.606		Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Systemy PLC gr2 L s.606	Systemy PLC gr1 L s.606 / Symulacje komputerowe procesów L. s 108	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110	11 - 12
	12 - 13																		12 - 13
	13 - 14																		13 - 14
	14 - 15		Systemy PLC gr1 L s.606 / Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110	Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110	Systemy PLC gr1 L s.606 / Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110	Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110	Systemy PLC gr1 L s.606 / Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110		Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110	Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110	Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110	Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110	Systemy PLC gr1 L s.606 / Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110		Systemy PLC gr1 L s.606 / Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110	Wirtualna rzeczywistość gr2 L s. 110 / Systemy PLC gr2 L s.606	Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110	14 - 15
	15 - 16																		15 - 16
	16 - 17																		16 - 17
	17 - 18																		17 - 18
	18 - 19																		18 - 19
	Data	01.10	08.10.	15.10.	22.10.	29.10	05.11.	12.11	19.11.	26.11.	03.12.	10.12.	17.12.	07.01..zajęcia z pon. 06.01	14.01.	21.01.	28.01.		Data
WTOREK	8 - 9	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506		Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506			sesja egzaminacyjna	8 - 9
	9 - 10													Inżynieria odwrotna W D-8 s. 217		Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506		9 - 10
	10 - 11	Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506	Symulacje komputerowe procesów W s.506		Symulacje komputerowe procesów W s.506				10 - 11
	11 - 12		Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Systemy PLC gr2 L s.606	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109	Symulacje komputerowe procesów L. s 109		11 - 12
	12 - 13																		12 - 13
	13 - 14		Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506		Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506		Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506		13 - 14
	14 - 15													Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110					14 - 15
	15 - 16	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506		Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506	Uszlachetnianie metali i stopów W s.506		15 - 16
	16 - 17																		16 - 17
	17 - 18	IDUB	IDUB	IDUB	IDUB	IDUB	IDUB	IDUB	IDUB	IDUB	IDUB	IDUB	IDUB		IDUB	IDUB	IDUB		17 - 18
	18 - 19																		18 - 19
	Data	02.10.	9.10	16.10.	23.10.	30.10.	06.11.	13.11.zajęcia z pon. 11.11.	20.11.	27.11.	04.12.	11.12.	18.12.	08.01.	15.01.	22.01.	29.01.		Data
ODA	8 - 9																	sesja egzaminacyjna	8 - 9
	9 - 10		Systemy PLC gr1 L s.606					Systemy pomiarowe W D-8 s. 217											9 - 10
	10 - 11																		10 - 11
	11 - 12																		11 - 12
	12 - 13							Symulacje komputerowe procesów L. s 108 / Systemy PLC gr2 L s.606											12 - 13

ŚR																		
13 - 14	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a		Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	Analiza danych Lg1 C-3 s.201; Analiza danych Lg2 C-3 s.201a	sesja egzan	13 - 14
14 - 15							Wirtualna rzeczywistość gr1 L s. 110											14 - 15
15 - 16																		15 - 16
16 - 17																		16 - 17
17 - 18																		17 - 18
18 - 19																		18 - 19

CZWARTEK																		
Data	03.10.	10.10.	17.10.	24.10.	31.10 zajęcia z piątku 04.10.	07.11.	14.11.	21.11.	28.11.	05.12.	12.12.	19.12.	09.01.	16.01.	23.01.	30.01.		Data
8 - 9	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201		Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	Uszlach metali L gr1 s.201	sesja egzaminacyjna	8 - 9
9 - 10																		9 - 10
10 - 11	Uszlach metali L gr2 s.201	Uszlach metali L gr2 s.201	Uszlach metali L gr2 s.201	Uszlach metali L gr2 s.201	Analiza danych W B1 s.316	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Systemy pomiarowe L gr1 B1 s.217; Uszlach metali L gr2 s.201	Uszlach metali L gr2 s.201		10 - 11
11 - 12																		11 - 12
12 - 13		Inżynieria odwrotna W s. 506	Inżynieria odwrotna W s. 506	Inżynieria odwrotna W s. 506		Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Systemy pomiarowe L. gr2 B1 s.217	Inżynieria odwrotna P s. 506		12 - 13
13 - 14																		13 - 14
14 - 15		Inżynieria odwrotna P s. 506	Inżynieria odwrotna P s. 506	Inżynieria odwrotna P s. 506														14 - 15
15 - 16						Inżynieria odwrotna W s. 506	Inżynieria odwrotna P s. 506	Inżynieria odwrotna W s. 506	Inżynieria odwrotna P s. 506	Inżynieria odwrotna W s. 506	Inżynieria odwrotna P s. 506	Inżynieria odwrotna W s. 506	Inżynieria odwrotna P s. 506	Inżynieria odwrotna W s. 506	Inżynieria odwrotna P s. 506			15 - 16
16 - 17																		16 - 17
17 - 18																		17 - 18
18 - 19																		18 - 19

PIĄTEK																		
Data	04.10.	11.10.	18.10.	25.10	01.11.	08.11.	15.11.	22.11.	29.11.	06.12.	13.12.	20.12.	10.01.	17.01.	24.01.	31.01.		Data
8 - 9	inauguracja roku akademickiego	Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506	Systemy PLC W s.506	wolne od zajec dydaktycznych		Systemy PLC W s.603	Systemy PLC W s.603									sesja egzaminacyjna	8 - 9
9 - 10																		9 - 10
10 - 11		Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316		Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316	Analiza danych W B1 s.316		10 - 11
11 - 12		Systemy PLC gr1 L s.606	Systemy PLC gr1 L s.606	Systemy PLC gr1 L s.606														11 - 12
12 - 13																		12 - 13
13 - 14																		13 - 14
14 - 15																		14 - 15
15 - 16																		15 - 16
16 - 17																		16 - 17
17 - 18																		17 - 18
18 - 19																		18 - 19